

# 關於我們

什麼樣的經營模式得以永續?  
 什麼樣的品質標準才叫專業?  
 什麼樣的服務流程你會滿意?  
 什麼樣的承諾價值能獲得信賴?

## 我們相信

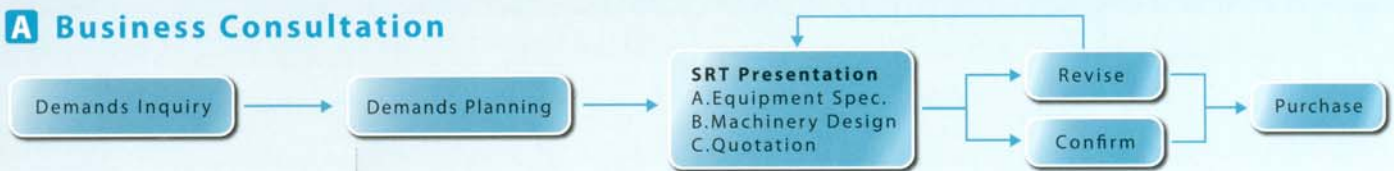
一家企業的經營模式，將決定性影響能否於市場勝出佔有決定性關鍵，經營模式將是企業本脈的源頭，一個優於市場的經營模式會為自己訂下嚴謹高標的品質標準進而塑造公司專業形象；會自我要求在各項與客戶交易的流程中做到精緻化服務促使客戶滿意；迅富的承諾價值兌現來自於在與客戶溝通互動的過程中說到做到，我們相信唯有如此才足以獲得客戶對迅富的信賴。

## 我們堅信

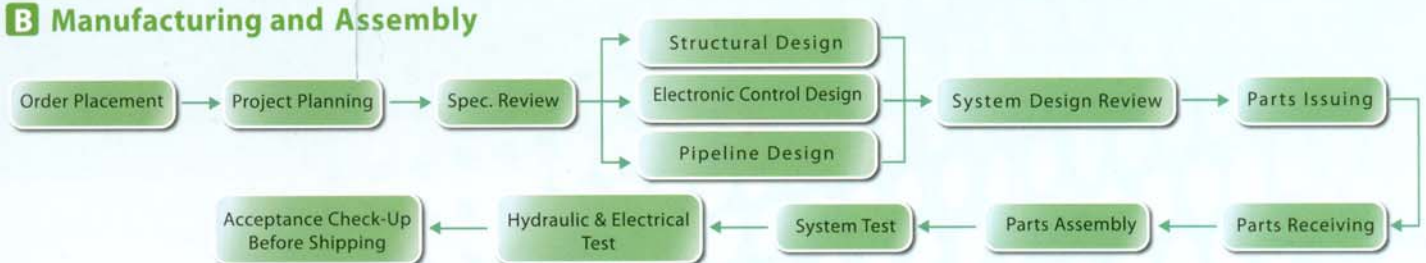
品質 來自於專業的堅持      售服 來自於對你的承諾

## Service Delivery Float Chart 服務物流程

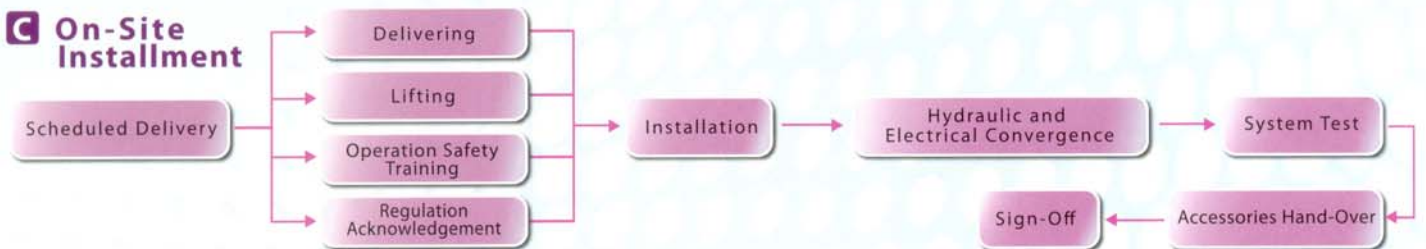
### A Business Consultation



### B Manufacturing and Assembly



### C On-Site Installation



### D After Service

#### Warranty: Our Promise

- \* 24/7 Service Hotline
- \* In case of equipment breakdown, response in 30 minutes and on-site service within 4 to 12 hours.
- \* If breakdown caused by design flaw, we cover both warranty service and any repairing cost.
- \* If necessary, we will provide on-site service or a dedicated support team.
- \* Quarterly equipment maintenance and routine check-up
- \* Off-Warranty: Our Responsibility
- \* In case of equipment breakdown, response in 30 minutes and provide free on-line support or on-site support if necessary.
- \* Quarterly equipment maintenance and routine check-up

#### The following terms and conditions are not covered by warranty:

- \* Damages caused by employees' improper operations.
- \* Consumables (i.e. direct contact probes or sensors and/or items on consumable list)
- \* Any UN-RECOMMENDED or IMPROPER alterations to 1. controlling system or software, 2. contents of coating chemical; composition, or 3. mechanical parts of equipments.
- \* Any UN-RECOMMENDED or IMPROPER installation of non-original-manufacturer; parts
- \* damages caused by natural disasters such as earthquake, flood, or fire incident.

Office Hour Mon-Fri 08:00am ~ 8:00pm (Except National Holidays)

# 濕式化學設備 / Wet Chemical Equipment



YouTube

SRT-Wet Station

搜尋



**適用尺寸** 2"-12" Wafer

**產品型式** 清洗台 (Wet Bench) or 封包清洗  
工作站 (Wet station)

**應用產業** ◎半導體製程應用產業 ◎TFT-LCD  
◎微機電 ◎觸控面板 ◎太陽能 ◎發光二極體  
◎精密薄膜光學 ◎二極體 ◎化學品研發單位

**製程應用**

●顯影製程 ●蝕刻 (微蝕刻) 製程 ●去光阻清洗製程  
●去蠟 (膠) 清洗製程 ●精密洗淨作業 ●光罩去光阻  
清洗製程 ●圖形化藍寶石基板 (PSS. patterned  
sapphire substrate) - 高溫製程作業 (次微米 (奈米)  
級蝕刻 (Wet etching process))

**設備型式** ●自動化 (Auto)

●半自動化 (Semi-Auto) ●手動式 (Manual)

**選配項目**

●操作作業區環境控 (Class 100 or 1000)  
●製程記錄資料, 轉換、儲存、輸出入  
整合 (CIM Connect)  
●化學品供應系統 (Chemical Supply System)  
●消防系統 (CO2/IR)  
●可程式化控制系統 (PLC/PC Base/PAC)  
●條碼機 (barcode reader)  
●自動掀槽蓋 (Auto Cover)  
●起始放置定位點 (Load/UNLoad)

**產品特色**

●化學管路系統、控制閥料件、馬達均採進口品。  
●載籃手臂行程型式：  
◎前後位移一對一  
◎轉向、前後、左右、上下位移一對四  
◎隧道式、左右、上下、位移接續傳輸一對多  
◎全程轉向左右、前後、上下位移一對多槽  
等，多項足以滿足客製化工藝條件要求。  
●機構模組均以模組化，保固維修便利。  
●系統單元高穩定、高定位、高可調性。  
●作業區酸性液氣體多重安全防護，保護操作員  
作業環境及人身安全。  
●QDR模式非常見固定排序式，可自由設定。  
●管路系統配置模組化，非期貨庫存品廠內均建  
立安全存量。  
●客製化設計能力佳，高設計能力滿足客戶製程工  
藝需要。  
●可結合客戶端通訊協定、資料儲存、CIM系統，  
資料分析儲存建立管理。

